

# 被授权单位邀请函

Invitation Letter of Duly Authorized Unit

编号/ No. : 2311-1206-9417

此函仅限申请人前往中华人民共和国驻 美国 大使馆（总领馆/领事馆/处）  
或中华人民共和国外交部驻 特别行政区特派员公署申请签证时使用。

Please apply forthwith for visa at the Embassy (Consulate General /Consulate/Office) of the P. R. China  
in USA or the Commissioner's Office of the Foreign Ministry of the P. R. China  
in SAR with this letter.

<b>被授权单位名称</b> 中国国际科技会议中心 Name of Duly Authorized Unit				
<b>被邀请人情况</b> Information of the Invited				
<b>外文姓名</b> Full Name	<b>性别</b> Sex	<b>出生日期</b> Date of Birth	<b>国籍</b> Nationality	<b>护照号码</b> Passport No.
1 Lam, Wilbur	男	1973-5-7	美国	302636598
2				
3				
4				
5				
<b>申请签证有效期</b> 3 个月 Validity of Visa Intended to Apply	<b>拟入境次数</b> 1 Number of Entries	<b>最长停留天数</b> 15 Longest Stay		
<b>拟入境日期</b> 2012.08.16 Date of First Entry	<b>访问地点</b> 北京 Places to Visit	<b>事由</b> 第23届世界力学家大会 Purpose of Visit ICTAM2012		
<b>联系人</b> 岳海澜 Contact Person	<b>被授权单位盖章及负责人签署</b> Seal and Signature			
<b>电话</b> +86 10 62103107 Tel.	 <b>何健</b> 2012 年 06 月 05 日 Year Month Day			
<b>传真</b> +86 10 62180142 Fax				
<b>邮箱</b> E-mail yuehailan@ciccst.org.cn				

注：本函限五人使用。不足五人的空白部分，请对角划一斜线。超过五人另行出函。

Notes: This letter is for 5 people at most. Please cross a diagonal in the blank space if there are less than 5 people. For more than 5 people, please issue another one.